**Маркеев Андрей Михайлович. Атомно-слоевое осаждение металлических и многокомпонентных диэлектрических слоев для микроэлектронных структур;[Место защиты: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)»], 2021**